技術ノート

プランジャ形直流電磁石の磁界解析モデルの検討

牧野晃浩*

Study on a magnetic field simulation model of a plunger type dc electromagnet

Akihiro MAKINO

1.はじめに

近年,急速なコンピュータの発達と数値解析手法の進 歩により,コンピュータシミュレーション技術の発展は 目覚ましく,パーソナルコンピュータによるシミュレー ションが可能となってきている。昨年度,市販のソフト ウエアを用いて,ワイス形電磁石の二次元モデルについ て報告した¹⁾。今回,プランジャ形電磁石を試作し,モ デル作成の容易な軸対称三次元モデルの適用性について 検討した。磁界解析において軸対称三次元場を適用する 場合,モデルの形状は円筒形を想定しているが,実用的 には,ヨーク形状を角形とすることが多いため,ヨーク 形状が角形の場合について比較検討した。

2. プランジャ形直流電磁石の試作

試作した電磁石のヨークは,厚さ 3mm,幅 28mm, 43mm,60mm,86mmの4種類とした。例として,ヨーク 幅が 60mm の電磁石を図1に示す。また,プランジャは 先端にテーパを付け吸引力特性を調整する場合があるた め,図2に示す3種類(P0,P-C3,P-C6)のプランジャ を試作した。ヨークおよびプランジャ,コアの材質は電 磁軟鉄とした。



*計測応用技術グループ



3.シミュレーション

図3に解析モデルを示す。図のように,軸対称三次元 モデルでは,電磁石断面の右半分についてモデルを作成 すればよい。各部の材質は,コイルが導電率 5.8 × 10⁷ [S/m]の銅とし,ヨークおよびプランジャ,コアには, 電磁軟鉄の初磁化特性を設定した。

図4に,モデル全体の要素分割の例を示す。要素分割 の制御は特に行っておらず,自動メッシュ機能を用いた。 要素数は1114,節点数は2575 であった。なお,ここで 用いた市販のソフトウエアは,Maxwell EM 2D Field Simulator Version 7.0.04 である

計算は,吸引力およびヨーク穴部(P点)における磁 束密度について行い,空隙長を1~5mmとした。



4.結果および考察

まず,ヨーク幅が異なる場合のヨーク穴部の磁束密度 と空隙長の関係を図5に示す。磁束密度は,図1の a ~ d 点でホール素子を用いて測定し,測定値は各点の算術 平均値とした。電磁石のプランジャはテーパなしの P0 とし, 起磁力を 1500AT とした。図5より, ヨーク幅が 43mm 以上では, ほぼ同じような特性を示すことがわか る。これは, プランジャの断面積の半分が(1.27 × 10⁴m²)がヨーク幅 43mm の場合のヨーク断面積(1.29 × 10⁴m²)とほぼ等しいことから, プランジャに生じる 磁束がヨーク穴部で局部的に飽和することなくヨークに 磁束が生じるためと考えられる。したがって, プランジ ャの断面積がヨークの 2 倍以下であれば, 角形ヨークに ついて, 軸対称三次元モデルの適用が可能と推定できる。

この結果をふまえて,以下では,ヨーク幅が 60mmの 電磁石について考察する。図6および図7は,ヨーク穴 部の磁束密度の実測値と計算値を空隙長および起磁力の 関係で比較したものである。図より,すべてのプランジ ャ形状についてほぼ同じような傾向を示すが,計算値は 実測値よりも約20%大きくなった。これは,ホール素子 が大きいために測定位置と計算位置にずれがあること, 材料の磁化特性が実際との違いがあること,プランジャ とヨーク穴部の偏心のために磁束密度が均一でないこと 等が考えられる。

図8は,吸引力特性を実測値と計算値で比較したもの である。実測値はバネ秤を使用して簡易に測定した。図 より,空隙長が3mm以上ではほぼ同じような傾向を示 すが,2mm以下では非線形性を示し,差が大きい。これ は,偏心の影響や磁化特性のほかに,シミュレーション では,電磁軟鉄の保磁力や残留磁束密度について考慮し ていないことが考えられる。特に,空隙長が小さい場合 には,残留磁気やプランジャとコア間の磁束分布の不均 一性の影響が大きいと考えられる。

5.まとめ

角形ヨークのプランジャ形電磁石について,軸対称三次元モデルで磁界解析を行ったところ,プランジャの断 面積がヨークの断面積の2倍以下の場合に適用が可能と 推定できた。したがって,電磁石の設計において,この モデルで,容易に性能評価を行うことができる。



図5 各ヨークの穴部の磁束密度と空隙長の関係





図8 プランジャ形電磁石の吸引力特性

参考文献

 牧野晃浩:汎用有限要素法プログラムによるワイス形 電磁石の二次元解析モデルの構築、都立産業技術研究 所研究報告, 33-36 (2000).

(原稿受付 平成 13 年 7 月 27 日)